BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-243587

(43)Date of publication of application: 28.08.2002

(51)Int.CI.

G01M 11/02 G02B 6/38

(21)Application number: 2001-039739

(71)Applicant :

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

16.02.2001

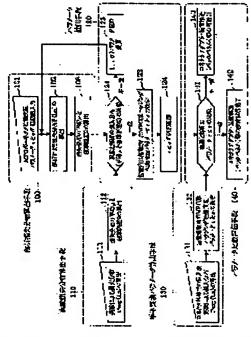
(72)Inventor:

KOIKE SHINJI ARAI YOSHIMITSU

(54) EVALUATION METHOD FOR OPTICAL CONNECTION LOSS, PROGRAM THEREFOR AND STORAGE MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To evaluate the optical connection loss in a desired optical connection part in a multistage connection routes within a device. SOLUTION: The average μ and standard deviation S of the total connection loss distribution obtained by an analytic loss distribution calculating means 100 by use of prescribed performance control parameters ε and σ are compared with the average μ and standard deviation of the total connection loss distribution obtained by an experimental loss distribution calculating means 110 on the basis of experimental results by a parameter comparing means 12 to extract the performance control parameters ε and σ where the both are matched with each other.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.10.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2002-243587 (P2002-243587A)

(43)公開日 平成14年8月28日(2002.8.28)

(51)	Int.Cl.7
------	----------

FΙ

G01M 11/02

C 0 1 M 11/02

J 2G086

G 0 2 B 6/38

C 0 2 B 6/38

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 12 頁)

(21)出顧番号	(21)	出廢番号
----------	------	------

特顧2001-39739(P2001-39739)

(71)出顧人 0000042%6

日本電信電話株式会社

(22) 出顧日

平成13年2月16日(2001.2.16)

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(72)発明者 小池 真司

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 门

本電信電話株式会社内

(72)発明者 新井 芳光

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 门

本電信電話株式会社内

(74)代理人 100064621

弁理士 山川 政樹

Fターム(参考) 20086 KK02

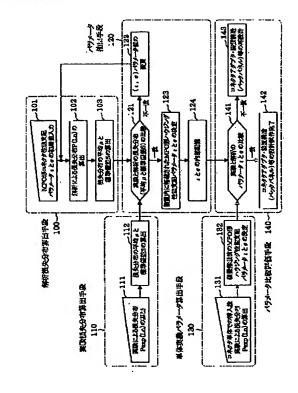
2H036 QA01 RA32

(54) 【発明の名称】 光接続損失評価方法、そのプログラムおよび記録媒体

(57)【要約】

【課題】 装置内多段接続経路における所望の光接続部 での光接続損失を評価できるようにする。

【解決手段】 所定の性能支配パラメータ ε および σ を 用いて解析損失分布算出手段100で得られた総接続損 失分布の平均μおよび標準偏差Sと、実験結果に基づき 実験損失分布算出手段110で得られた総接続損失分布 の平均μおよび標準偏差ととをパラメータ抽出手段12 0で比較し、両者の一致が見られる性能支配パラメータ ϵ および σ を抽出する。



識別記号

テーマコート (参考)

2H036

【特許請求の範囲】

【請求項1】 通信装置内でn(nは2以上の整数)段。接続された光ファイバ配線経路のうち、m(m=1,2,…,n)段目の光接続部における光接続損失を評価する光接続損失評価方法において、

k(k=1, 2, ..., n) 段目の光接続部における光接 続損失をZk、その光接続損失分布を $P_k(Z_k)$ とし、 光接続損失分布 P_k (Z_k)が j (j は正整数) 個の性能 支配パラメータ $\sigma_{(k,1)}$, $\sigma_{(k,2)}$, …, $\sigma_{(k,j)}$ を持つ 関数モデルでモデル化されるものとし、 $1\sim k$ 段目まで の光接続損失合計 L_k ($=Z_1+Z_2+\dots+Z_k$) の接続損失分布 Q_k (L_k) を、

【数1】

$$\begin{split} Q_{1}(L_{1}) &\cong P_{1}(L_{1}) \\ Q_{2}(L_{2}) &= \int_{0}^{L_{2}} Q_{1}(L_{1}) P_{2}(L_{2} - L_{1}) dL_{1} \\ Q_{3}(L_{3}) &= \int_{0}^{L_{3}} Q_{2}(L_{2}) P_{3}(L_{3} - L_{2}) dL_{2} \\ &\vdots \\ Q_{n-1}(L_{n-1}) &= \int_{0}^{L_{n-1}} Q_{n-2}(L_{n-2}) P_{n-1}(L_{n-1} - L_{n-2}) dL_{n-2} \\ Q_{n}(L_{n}) &= \int_{0}^{L_{n}} Q_{n-1}(L_{n-1}) P_{n}(L_{n} - L_{n-1}) dL_{n-1} \end{split}$$

とし、

i (i=1, 2, \cdots , nかつ $i \neq m$) 段目の光接続部に おける既知の光接続損失分布 P_{exp} (L_i) と、すべての 光接続部を含む既知の総接続損失分布 Q_{exp} (L_n) とに 基づいて、 Q_{exp} (L_n) にQ (L_n) が一致するような P_{m} (Z_{m}) を導出する性能支配パラメータ $\sigma_{(\text{m}, 1)}$, $\sigma_{(\text{m}, 2)}$, \cdots , $\sigma_{(\text{m}, j)}$ を決定することにより、m段目の光接続部における光接続損失を評価することを特徴とする 光接続損失評価方法。

【請求項2】 請求項1記載の光接続損失評価方法において

前記光接続部がMU (Miniature-Unit coupling) 形光

コネクタの場合、前記関数モデルとして、 【数2】

$$P_{mu}(Z_{MU}) = \frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \exp\left(-\frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \cdot Z_{MU}\right)$$

を用いることを特徴とする光接続損失評価方法。

【請求項3】 請求項1記載の光接続損失評価方法において、

前記光接続部がMPO (Multifiber Push-On) 形光コネクタの場合、前記関数モデルとして、

【数3】

$$\begin{split} P(Z_{MPO}) &= \frac{\omega \sqrt{Z_{MPO}}}{{\sigma_a}^2 {\sigma_b}^2 \sqrt{L_0}} \cdot \exp \left\{ -\left(\frac{\varepsilon^2}{2{\sigma_a}^2} + \frac{\omega^2 \cdot Z_{MPO}}{2{\sigma_b}^2 L_0}\right) \right\} \\ &\times \int_0^\infty r \cdot \exp \left(-\frac{r^2}{2{\sigma_a}^2}\right) \cdot \exp \left(-\frac{r^2}{2{\sigma_b}^2}\right) \cdot I_0 \left(\frac{\omega \sqrt{Z_{MPO}}}{{\sigma_a}^2 \sqrt{L_0}} \cdot r\right) \cdot I_0 \left(\frac{\varepsilon}{{\sigma_b}^2} \cdot r\right) dr \end{split}$$

を用いることを特徴とする光接続損失評価方法。

【請求項4】 通信装置内で多段接続された光ファイバ 配線経路のうち、所望の光接続部における光接続損失を 評価する光接続損失評価処理を、コンピュータに実行さ せるためのプログラムにおいて、

コンピュータが読み取り可能な第1のデータベースに格納されている所望の光接続部に関する性能支配パラメータに基づいて、前記性能支配パラメータを持つ関数モデルから得られた所望の光接続部の損失分布と、コンピュータが読み取り可能な第2のデータベースに格納されている所望の光接続部以外の光接続部に関する既知の損失分布とを用いて、多段光接続全体の損失分布を算出し、その損失分布の平均と標準偏差とを算出する第1のステップと、

コンピュータが読み取り可能な第3のデータベースに格 納されている実験結果に基づき多段光接続全体の損失分 布を算出し、その損失分布の平均と標準偏差とを算出す る第2のステップと、

上記各ステップで算出された2つの平均および標準偏差をそれぞれ比較し、これら2つの平均および標準偏差がそれぞれ一致するまで、所望の光接続部の性能支配パラメータを変更して前記第1のステップを実行して前記比較を繰り返し、

2つの平均および標準偏差がそれぞれ一致した場合は、 そのときの所望の光接続部の性能支配パラメータを記憶 部へ格納する第3のステップとを実行させるためのプロ グラム。

【請求項5】 請求項4記載のプログラムにおいて、

を用いて所望の光接続部の損失分布を算出することを特

【讃求項6】 讃求項4記載のプログラムにおいて、

前記第1のステップでは、

前記光接続部がMU (Miniature-Unit coupling) 形光 . コネクタの場合、前記関数モデルとして、

【数4】

$$P_{mu}(Z_{MU}) = \frac{\omega^{2}}{4\sigma^{2}L_{0}} \exp\left(-\frac{\omega^{2}}{4\sigma^{2}L_{0}} \cdot Z_{MU}\right)$$
 前記光接続部がMPO(Multifiber Push-クタの場合、前記関数モデルとして、 (数5)
$$P(Z_{MPO}) = \frac{\omega\sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_{a}^{2}\sigma_{b}^{2}\sqrt{L_{0}}} \cdot \exp\left\{-\left(\frac{\varepsilon^{2}}{2\sigma_{a}^{2}} + \frac{\omega^{2} \cdot Z_{MPO}}{2\sigma_{b}^{2}L_{0}}\right)\right\}$$

$$\times \int_{0}^{\infty} \cdot \exp\left(-\frac{r^{2}}{2\sigma_{a}^{2}}\right) \cdot \exp\left(-\frac{r^{2}}{2\sigma_{b}^{2}}\right) \cdot I_{0}\left(\frac{\omega\sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_{a}^{2}\sqrt{L_{0}}} \cdot r\right) \cdot I_{0}\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_{b}^{2}} \cdot r\right) dr$$

を用いて所望の光接続部の損失分布を算出することを特 徴とするプログラム。

【請求項7】 通信装置内で多段接続された光ファイバ 配線経路のうち、所望の光接続部における光接続損失を 評価する光接続損失評価処理を、コンピュータに実行さ せるためのコンピュータで読み取り可能なプログラムが 記録された記録媒体において、

コンピュータが読み取り可能な第1のデータベースに格 納されている所望の光接続部に関する性能支配パラメー タに基づいて、前記性能支配パラメータを持つ関数モデ ルから得られた所望の光接続部の損失分布と、コンピュ ータが読み取り可能な第2のデータベースに格納されて いる所望の光接続部以外の光接続部に関する既知の損失 分布とを用いて、多段光接続全体の損失分布を算出し、 その損失分布の平均と標準偏差とを算出する第1のステ ップと、

コンピュータが読み取り可能な第3のデータベースに格 納されている実験結果に基づき多段光接続全体の損失分 布を算出し、その損失分布の平均と標準偏差とを算出す る第2のステップと、

上記各ステップで算出された2つの平均および標準偏差 をそれぞれ比較し、これら2つの平均および標準偏差が 前記第1のステップでは、 前記光接続部がMPO (Multifiber Push-On) 形光コネ

徴とするプログラム。

【請求項8】 請求項7記載の記録媒体において、

前記第1のステップとして、

前記光接続部がMU (Miniature-Unit coupling) 形光 コネクタの場合、前記関数モデルとして、

$$P_{mu}(Z_{MU}) = \frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \exp\left(-\frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \cdot Z_{MU}\right)$$

を用いて所望の光接続部の損失分布を算出するステップ を実行させるためのプログラムが記録された記録媒体。

【請求項9】 請求項7記載のプログラムにおいて、 前記第1のステップとして、

前記光接続部がMPO (Multifiber Push-On) 形光コネ クタの場合、前記関数モデルとして、

【数7】

$$\begin{split} P(Z_{MPO}) &= \frac{\omega \sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_a^2 \sigma_b^2 \sqrt{L_0}} \cdot \exp \left\{ \cdot \left(\frac{\varepsilon^2}{2\sigma_a^2} + \frac{\omega^2 \cdot Z_{MPO}}{2\sigma_b^2 L_0} \right) \right\} \\ &\times \int_0^\infty r \cdot \exp \left(-\frac{r^2}{2\sigma_a^2} \right) \cdot \exp \left(-\frac{r^2}{2\sigma_b^2} \right) \cdot I_0 \left(\frac{\omega \sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_a^2 \sqrt{L_0}} \cdot r \right) \cdot I_0 \left(\frac{\varepsilon}{\sigma_b^2} \cdot r \right) dr \end{split}$$

を用いて所望の光接続部の損失分布を算出するステップ を実行させるためのプログラムが記録された記録媒体。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光接続損失評価方 法、そのプログラムおよび記録媒体に関し、特に通信装 置内で多段接続された光ファイバ配線経路で所望の接続 段における光接続損失を評価する光接続損失評価方法、 そのプログラムおよび記録媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光インターフェースを有する一般的な通 信装置では、光ファイバの配線経路として図9に示すよ うな経路が存在する。図9は通信装置における光ファイ バ配線経路を示す説明図である。この通信装置1は、光 デバイス9A、9Bが搭載された複数のボード(基板ユ ニット)3A,3Bから構成されており、各ボード3 A. 3 Bがバックパネル5に装着されている。バックパ ネル5には、装置背面側から光ファイバ6への入力信号

を接続するためのMU (Miniature-Unit coupling) 形 光コネクタ7A、およびこの光コネクタ7Aや各ボード・ 3A. 3Bの間を光ファイバ6で接続するためのMPO (Multifiber Push-On) 形光コネクタ4A, 4Bが設け られている。

【0003】ボート3A、3Bに搭載されている光デバ イス9A、9Bには、それぞれMU形光コネクタ7Bが 設けられており、光ファイバ6を介してMPO形光コネ クタ4 A, 4 Bと接続されている。また、ボート3 Aの 装置前面側には、MU形光コネクタ7Cが設けられてお り、光ファイバ6を介して光デバイス9A、9BやMP O形光コネクタ4A, 4Bと接続されている。これによ り、装置前面から光信号が容易に取り出される。

【0004】このような通信装置1では、MPO形光コ ネクタ4A、4BやMU形光コネクタ7A~7Cを介し て光ファイバが多様に多段接続されている。例えば、装 置背面から入力されボード3Aの光デバイス9Aを経由 せずに装置前面へ取り出される光信号の光ファイバ配線 経路は、MU形光コネクタ7A→MPO形光コネクタ4 A→MU形光コネクタ7Cという経路になる。

【0005】また、装置背面から入力されボード3Aの 光デバイス9Aを経由して装置前面へ取り出される光信 号の光ファイバ配線経路は、MU形光コネクタ7A→M PO形光コネクタ4A→光デバイス9A→MU形光コネ クタ7Cという経路になる。一方、ボード3Bの光デバ イス9 Bからボード3 Aの光デバイス9 Bへ向かう光信 号の光ファイバ配線経路は、光デバイス9B→MPO形 光コネクタ4B→MPO形光コネクタ4A→光デバイス 9Aという経路になる。

【0006】通信装置のバックパネルにおける光インタ フェースでは、近年、多連の光コネクタの開発が活発化 してきている。例えば、参考文献(2000年9月19 日第6回OPT公開研究会資料「最近の光コネクタ技 術」) のように、多種多様なコネクタ構成の提案がなさ れている。

【0007】この種のコネクタ構成では、装置内で光フ $Q_1(L_1) \cong P_1(L_1)$

$$Q_2(L_2) - \int_0^{L_2} Q_1(L_1) P_2(L_2 - L_1) dL_1$$

$$Q_3(L_3) = \int_0^{L_3} Q_2(L_2) P_3(L_3 - L_2) dL_2$$

 $Q_{n-1}(L_{n-1}) = \int_0^{L_{n-1}} Q_{n-2}(L_{n-2}) l_{n-1}^2 (L_{n-1} - L_{n-2}) dL_{n-2}$ $Q_n(L_n) = \int_0^{L_n} Q_{n-1}(L_{n-1}) P_n(L_n - L_{n-1}) dL_{n-1}$

とし、i (i=1, 2, ···, nかつi≠m)段目の光接 統部における既知の光接続損失分布P。x。(Li)と、す べての光接続部を含む既知の総接続損失分布Q

exp(Ln)とに基づいて、Qexp(Ln)にQ(Ln)が

ァイバが多段接続されるため、ボードの挿入抜去や装置 運用状態により、取り付けられたバックパネルのたわみ 量が変化し、装置内部に取り付けられる新規の光コネク 夕同士の嵌合状態に影響を及ぼし、人手であれば無理な 接続が回避できるにもかかわらず、装置の機構、構造に よっては無理な接続状態が発生しやすくなる。この結 果、人手で挿入抜去して得られるコネクタ単独での評価 と異なる結果が得られることになる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】多段接続された光ファ イバ配線経路において、所望の光接続段でのコネクタ光 接続損失の性能を把握する方法としては、反射減衰量等 をモニタすることによって装置内に取り付けられた所望 の光コネクタの光接続性能を評価することも考えられ る。しかしながら、この方法によれば、装置内部に用い る光コネクタとして、コネクタ端面が斜め研磨された光 コネクタを用いた場合には良好な反射減衰が確認される のみで、コネクタ光接続損失の性能を十分把握すること は困難であった。本発明はこのような課題を解決するた めのものであり、装置内多段接続経路における光接続損 失を評価できる光接続損失評価方法、そのプログラムお よび記録媒体を提供することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す るために、本発明にかかる光接続損失評価方法は、通信 装置内でn(nは2以上の整数)段接続された光ファイ バ配線経路のうち、m (m=1, 2, …, n)段目の光 接続部における光接続損失を評価する光接続損失評価方 法において、 $k(k=1, 2, \dots, n)$ 段目の光接続部 における光接続損失をZk、その光接続損失分布をPk (Z_k) とし、光接続損失分布 $P_k(Z_k)$ がj(jは正 整数)個の性能支配パラメータσ_(k,1), σ_(k,2), ···, σ(k, j) を持つ関数モデルでモデル化されるものとし、 $1 \sim k$ 段目までの光接続損失合計 L_k (= $Z_1 + Z_2 + \cdots$ $+Z_k$)の接続損失分布 Q_k (L_k)を、

【数8】

一致するようなP。(Z。)を導出する性能支配パラメー り、m段目の光接続部における光接続損失を評価するよ うにしたものである。

クタの場合、前記関数モデルとして、

を用いるようにしてもよく、光接続部がMPO形光コネ

【0010】さらに、光接続部がMU形光コネクタの場合、前記関数モデルとして、

【数9】

$$\begin{split} P_{mu}(Z_{MU}) &= \frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \exp\left(-\frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \cdot Z_{MU}\right) \\ P(Z_{MPO}) &= \frac{\omega\sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_a^2 \sigma_b^2 \sqrt{L_0}} \cdot \exp\left\{-\left(\frac{\varepsilon^2}{2\sigma_a^2} + \frac{\omega^2 \cdot Z_{MPO}}{2\sigma_b^2 L_0}\right)\right\} \\ &\times \int_0^\infty r \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma_a^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma_b^2}\right) \cdot I_0\left(\frac{\omega\sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_a^2 \sqrt{L_0}} \cdot r\right) \cdot I_0\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_b^2} \cdot r\right) dr \end{split}$$

を用いるようにしてもよい。

【0011】また、本発明にかかるプログラムは、通信 装置内で多段接続された光ファイバ配線経路のうち、所 望の光接続部における光接続損失を評価する光接続損失 評価処理を、コンピュータに実行させるためのプログラ ムにおいて、コンピュータが読み取り可能な第1のデー タベースに格納されている所望の光接続部に関する性能 支配パラメータに基づいて、性能支配パラメータを持つ 関数モデルから得られた所望の光接続部の損失分布と、 コンピュータが読み取り可能な第2のデータベースに格 納されている所望の光接続部以外の光接続部に関する既 知の損失分布とを用いて、多段光接続全体の損失分布を 算出し、その損失分布の平均と標準偏差とを算出する第 1のステップと、コンピュータが読み取り可能な第3の データベースに格納されている実験結果に基づき多段光 接続全体の損失分布を算出し、その損失分布の平均と標 準偏差とを算出する第2のステップと、上記各ステップ で算出された2つの平均および標準偏差をそれぞれ比較

し、これら2つの平均および標準偏差がそれぞれ一致するまで、所望の光接続部の性能支配パラメータを変更して前記第1のステップを実行して前記比較を繰り返し、2つの平均および標準偏差がそれぞれ一致した場合は、そのときの所望の光接続部の性能支配パラメータを記憶部へ格納する第3のステップとを実行させるようにしたものである。

【0012】さらに、第1のステップでは、光接続部が MU形光コネクタの場合、前記関数モデルとして、

【数11】

【数10】

$$P_{mu}(Z_{MU}) = \frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \exp\left(-\frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \cdot Z_{MU}\right)$$

を用いて所望の光接続部の損失分布を算出するようにしてもよく、光接続部がMPO形光コネクタの場合、前記関数モデルとして、

【数12】

$$\begin{split} P(Z_{MPO}) &= \frac{\omega\sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_a^2 \sigma_b^2 \sqrt{L_0}} \cdot \exp\left\{ -\left(\frac{\varepsilon^2}{2\sigma_a^2} + \frac{\omega^2 \cdot Z_{MPO}}{2\sigma_b^2 L_0}\right) \right\} \\ &\times \int_0^\infty r \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma_a^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma_b^2}\right) \cdot I_0\left(\frac{\omega\sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_a^2 \sqrt{L_0}} \cdot r\right) \cdot I_0\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_b^2} \cdot r\right) dr \end{split}$$

を用いて所望の光接続部の損失分布を算出するようにしてもよい。また、本発明にかかる記録媒体は、上記プログラムが記録された記録媒体である。

[0013]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施の形態にかかる光接続損失評価方法により装置内多段接続経路における光接続損失が評価される通信装置を示す説明図であり、前述の図9と同じまたは同様部分には同一符号を付してある。この通信装置1は、多段の光接続インタフェースから構成されている。ここでは、複数の光ファイバ配線接続経路のうち、評価対象となるバックパネル光インターフェースを構成するMPO形光コネクタ4と、従来の装置光インターフェースを構成するMU形光

コネクタ7A,7Cとからなる配線接続経路が示されている。

【0014】バックパネル5に取り付けられMPO形光コネクタ4でのコネクタ挿抜は、光コネクタを多数個取り付けたボード3を装置前面側から挿入し、装置前面のイジュクタ/インジェクタによってバックパネル5でMPO形光コネクタ4の挿抜を行う機構となっている。この結果、バックパネル構成や装置の運用状態によって、MPO形光コネクタ4の嵌合状態が変化し、通常、人手であれば無理な接続が回避できるにもかかわらず、無理な接続状態が発生し、良好な光接続が得られにくくなる。

【0015】一方、装置搭載をねらいとした光コネクタ 開発では、装置取り付け時の光コネクタの性能が納入時 に行われたコネクタ試験の結果通りの性能が得られるかどうかを把握する必要がある。しかし、バックパネル5・に取り付けられた光コネクタの単独評価は、装置内に複数枚ボード3を収容した場合には困難となり、実験的に得られる光接続損失分布は装置前面と装置背面に取り付けたMU形光コネクタ7A,7Cを含んだ光ファイバ配線経路での実験結果となる。

【0016】ここで、MU形光コネクタ7A、7Cを搭載した装置光インタフェースは、人手を介して接続が行われるため、無理なく光接続が行われ、工場出荷時の検査データとほぼ同一の結果が期待でき、光接続性能が把握できる。しかしながら、通信装置内蔵機構によって挿抜が行われるMPO形光コネクタ4では、工場出荷時データとは異なる結果が得られることが予想される。以下に、MPO形光コネクタのバックパネルハウジングの装置運用状態での光接続損失性能の評価・推定方法を説明する。

【0017】装置背面側のMU形光コネクタ7Aの接続 損失、バックパネル5に取り付けられたMPO形光コネ クタ4の接続損失、ならびに装置前面側MU形光コネク タ7Cの接続損失をそれぞれ Z_{MU1} , Z_{MP0} , Z_{MU2} と し、その合計接続損失 $L_{subtotal}$, L_{total} を数13で 表す。

[0018]

【数13】

$$L_{subtotal} = Z_{MU1} + Z_{MPO}$$

$$L_{total} = Z_{MU1} + Z_{MPO} + Z_{MU2}$$

【0019】このとき、それぞれの光接続損失分布 $P_{au1}(Z_{MU1})$, $P_{apo}(Z_{MP0})$, $P_{au2}(Z_{MU2})$ とした場合、その合計接続損失分布は、数14で表現できる。【0020】

$$\begin{split} &P(L_{total}) = \\ &\int\limits_{0}^{L_{subtotal}} \int\limits_{0}^{L_{subtotal}} P_{mu1}(Z_{MU1}) P_{mpo}(L_{subtotal} - Z_{MU1}) dZ_{MU1} \bigg) P_{mu2}(L_{total} - L_{subtotal}) dL_{subtotal} \end{split}$$

【0021】一方、MU形光コネクタ光接続損失分布を決定づける性能支配パラメータの光ファイバ光軸位置ずれ量 σ を用いた接続損失分布関数は、数15で与えられる。但し、 L_0 は、光接続部での光伝送効率を損失量(dB)に変換して示す場合に現れる定数であり、 L_0 =4.34(= $10\log_{10}e$:e:eは自然対数の底)である。また、 ω はmode filed raudiusを示す。

[0.022]

【数15】

$$P_{mu}(Z_{MU}) = \frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \exp\left(-\frac{\omega^2}{4\sigma^2 L_0} \cdot Z_{MU}\right)$$

【0023】また、MPO形光コネクタ4には、光ファイバ端面間の面内偏心位置ずれと、斜め研磨された光ファイバ同士が嵌合し、光ファイバ同士が斜め方向にすべって生じる位置ずれがある。これら面内偏心位置ずれの標準偏差量 σ と斜め方向の位置ずれ ϵ とが、MPO形光コネクタの光接続性能支配パラメータとなる。MPO形光コネクタ2個のコネクタをa, bとした場合、これらの嵌合時における光接続損失分布P(Z_{mPO})は、数16のように表すことができる。

[0024]

【数16】

$$\begin{split} P(Z_{MPO}) &= \frac{\omega\sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_a^2\sigma_b^2\sqrt{L_0}} \cdot \exp\left\{-\left(\frac{\varepsilon^2}{2\sigma_a^2} + \frac{\omega^2 \cdot Z_{MPO}}{2\sigma_b^2L_0}\right)\right\} \\ &\times \int_0^\infty r \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma_a^2}\right) \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma_b^2}\right) \cdot I_0\left(\frac{\omega\sqrt{Z_{MPO}}}{\sigma_a^2\sqrt{L_0}} \cdot r\right) \cdot I_0\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_b^2} \cdot r\right) dr \end{split}$$

【0025】ただし、 I_0 は第1種00次変形ベッセル関数、 σ_a は一方のコネクタ (a側)の面内光軸偏心標準偏差、 σ_b は他方のコネクタ (b側)の光軸偏心標準偏差を表す。特に、同一性能の光ファイバ同士を嵌合させた場合には、 $\sigma_a = \sigma_b$ となる。したがって、数15と数16を数14に導入することによって、MU形光コネクタ7A、7CとMPO形光コネクタ4とで構成されるMU-MPO-MU形光コネクタ3段接続時の光接続損失分布が得られる。

【0026】このうち、MU形光コネクタ7A、7Cに

ついては、人手を介して接続されたアダプタと同等品で構成されているため、コネクタ単体での挿抜実験によって得られた接続損失分布とほぼ同一実験結果が得られることになる。図2にMU形光コネクタ単体の接続損失実験結果を示す。実験結果から得られた接続損失分布の平均と標準偏差を元に数15にあてはめ、MU形光コネクタの性能支配パラメータσを0.34μmと決定した。【0027】次に、通信装置1内に収容されるボード3を10数枚抽出して、多心光コネクタが複数個搭載されたボード3の挿入抜去を繰り返し、図1と同じ光ファイ

バ接続経路でMU-MPO-MU形光コネクタ3段接続の接続損失測定試験を行う。この実験結果を図3に示 ・ す。この実験結果により、平均損失値μ=0.5dB、 標準偏差S=0.23dBが得られた。

【0028】次に、図4,5を参照して、本実施の形態にかかる光接続損失評価方法について説明する。図4は本実施の形態にかかる光接続損失評価方法を実行するための光接続損失評価装置を示すブロック図、図5は本実施の形態にかかる光接続損失評価方法を示すフローチャートである。図4の光接続損失評価装置10は、全体としてコンピュータから構成され、演算処理部11、記録媒体12、プログラム13、記憶部(データベース)14、操作入力部15、および表示出力部16が設けられている。

【0029】演算処理部11は、CPUなどのマイクロプロセッサから構成され、操作入力部15からの処理開始指示に応じて、記録媒体12に予め記録されているプログラム13を読み込み、光接続損失評価の処理を行う。そしてその処理結果が表示出力部16で画面表示される。記憶媒体12としては、ハードディスク、CD-ROM、メモリなどが用いられる。記憶部14は、演算処理部11での処理に必要なデータや、実験で得られたデータを記憶するメモリであり、これらデータをデータベースとして格納している。

【0030】演算処理部11には、所定の光コネクタ性能支配パラメータに基づき多段光接続全体の損失分布を算出し、その平均と標準偏差とを算出する解析損失分布算出手段100、実験結果に基づき光コネクタの損失分布を算出し、その平均と標準偏差とを算出する実験損失分布算出手段110、およびこれら解析損失分布算出手段100と実験損失分布算出手段110とで得られた損失分布の平均と標準偏差とをそれぞれ比較することにより、実験結果と整合する新たな光コネクタの性能支配パラメータを抽出するパラメータ抽出手段120が設けられている。

【0031】また演算処理部11には、実験結果に基づき光コネクタ単体の損失分布を算出し、その光コネクタの性能支配パラメータを算出する単体実験パラメータ算出手段130、およびパラメータ抽出手段120と単体実験パラメータ算出手段130とで得られた光コネクタの性能支配パラメータをそれぞれ比較することにより、その光コネクタアダプタや装置構造の設計評価を行うパラメータ比較評価手段140が設けられている。なお、演算処理部11に設けられた上記各機能手段は、マイクロプロセッサなどのハードウェア資源とプログラムからなるソフトウェアとが協働することにより実現されている。

【0032】次に、図5を参照して、光接続損失評価の 方法について説明する。まず、解析損失分布算出手段1 00では、解析対象となるMPO形コネクタの性能支配 パラメータ ϵ および σ との初期値を記憶部(第1のデータベース)14から読み取って(ステップ101)、MU-MPO-MU形光コネクタ3段光接続の光接続損失分布を示す光接続損失分布関数に入力し、多段接続全体の損失分布P(L_n)(但し、この例ではn=3)を算出する(ステップ102)。このとき各MU形光コネクタに関する既知の損失分布ついては記憶部(第2のデータベース)14に格納されているものとする。そして、多段接続全体の損失分布の平均 μ と標準偏差Sを算出する(ステップ103)。

【0033】一方、実験損失分布算出手段110では、

記憶部(第3のデータベース)14に格納されている実 験結果に基づいて、MU-MPO-MU形光コネクタ3 段光接続の光接続損失分布を示す接続損失分布関数か ら、多段接続全体の損失分布Pexp(Ln)を算出し(ス テップ111)、その損失分布の平均µと標準偏差Sを 算出する(ステップ112)。パラメータ抽出手段12 0では、上記のようにして解析損失分布算出手段100 と実験損失分布算出手段110とで得られた損失分布の 平均μと標準偏差Sを比較する(ステップ121)。 【0034】ここで、両者が不一致の場合は(ステップ 121:NO)、MPO形コネクタの性能支配パラメー 9ε および σ を新たに変更し(ステップ122)、解析 損失分布算出手段100のステップ102へ戻る。これ により、新たな性能支配パラメータ ϵ および σ を用いた 損失分布の平均μと標準偏差Sが解析損失分布算出手段 100で算出される。一方、ステップ121において、 両者がほぼ一致した場合は(ステップ121:YE S)、解析と実験結果との損失分布が一致したと判断し て、通信装置1内に搭載されたMPO形コネクタの性能 支配パラメータ ϵ および σ を決定し(ステップ12 3)、その ϵ および σ を記憶部 1 4へ記憶する (ステッ プ124)。

【0035】なお、ステップ121における比較については、所定の許容範囲をもって一致/不一致を判断している。この許容範囲は、例えば実験結果の測定誤差に基づき設定してもよい。これにより、両者の差が実験結果の測定誤差範囲内であれば、一致と判断される。このように、実験結果から既知となった各接続段の損失分布と、仮の性能支配パラメータから算出した未知の接続段における損失分布とから求めた総接続損失分布P。(Ln)が、実験結果から既知となった総接続損失分布P。(Ln)に近似するように、仮の性能支配パラメータを選択するようにしたので、未知の接続段における場

(Ln)が、美級結果から成为となった総接税損失が中 Pexp(Ln)に近似するように、仮の性能支配パラメー タを選択するようにしたので、未知の接続段における損 失分布すなわちMPO形光コネクタ4での光接続損失分 布を評価することができる。

【0036】次に、単体実験パラメータ算出手段130では、MPO形光コネクタ4単体で行った挿入抜実験の結果に基づいて、MPO形光コネクタ4単体の損失分布Pexp(Ln)を算出し(ステップ131)、通信装置1

搭載前のMPO形コネクタの性能支配パラメータ ϵ と σ を決定する(ステップ132)。パラメータ比較評価手、段140では、上記のようにしてパラメータ抽出手段120と実験単体パラメータ算出手段130とで得られた性能支配パラメータ ϵ と σ をそれぞれ比較する(ステップ141)。

【0037】そして、両者が一致した場合は(ステップ141:YES)、試作した通信装置における光コネクタアダプタを配列したバックパネルとボード搭載コネクタの挿抜機構メカニズムが良好であり、設計試作完了と判断される(ステップ142)。一方、両者が不一致の場合は(ステップ:NO)、その装置構造ならびに運用状態がコネクタ挿抜に悪影響を及ぼしたもの推測され、装置構造の再設計が望ましいと判断される(ステップ143)

【0038】なお、ステップ141における比較については、所定の許容範囲をもって一致/不一致を判断している。この許容範囲は、例えば実験結果の測定誤差に基づき設定してもよい。これにより、両者の差が実験結果の測定誤差範囲内であれば、一致と判断される。このように、パラメータ抽出手段120で得られたMPO形光コネクタの性能支配パラメータを、実験で得られたMPO形光コネクタの性能支配パラメータと比較するようにしたので、新規に開発した光コネクタの実使用状態での性能が把握可能となり、開発へのフィードバックを効率的に行うことができ、新規開発コネクタの性能向上に貢献することが可能となる。

【0039】図6は上記の解析で得られた平均接続損失分布、損失分布標準偏差と特定接続部の接続位置ずれ量 ϵ の関係を示す。実験で得られた接続損失分布の平均接 続損失(μ =0.50dB)および接続損失分布標準偏差(S=0.23dB)とから、そのコネクタ間位置ず れ量 ϵ =0.23 μ mが得られた。

【0040】図7は上記の解析で得られた平均接続損失分布、損失分布標準偏差と特定接続部の接続偏心標準偏差Sの関係を示す。実験で得られた平均接続損失分布の平均接続損失(μ =0.50dB)および接続損失分布標準偏差(S=0.23dB)とから、そのコネクタ間接続偏心標準偏差 σ =0.61 μ mが得られた。この一致が見られる σ と ϵ は図5に示したフローチャートによる計算法によって、図中に示すように ϵ =0.61 μ mと決定された。

【0041】一方、人手により対マスタ接続による新規開発コネクタアダプタへの挿入抜去で得られたMPO形光コネクタ単独での接続損失分布では、性能支配パラメータ σ = 0.23μ mおよび ε = 0.60μ mが得られた。図8にこれらパラメータでの多段接続損失のヒストグラムを示す。得られた性能支配パラメータ σ 、 ε と、

装置内に収容した光接続部の性能支配パラメータσ、ε とはほぼ同様の値を示しており、このことから、開発した光コネクタ用アダプタハウジングの接続損失分布は、 装置内でも単体と同様の優れた結果が得られることが明らかとなった。

【0042】本発明による装置内多段光接続における一 光接続部の抽出法を用いることにより、装置搭載時の光 コネクタの性能が把握できるため、通信装置内での光コ ネクタ接続部の性能を把握できるとともに、装置搭載新 規開発コネクタの開発指針を得ることができた。

【0043】以上では、各光コネクタ単体での接続損失分布の関数モデルとして、MU形光コネクタの関数モデルを数15に示し、MPO形光コネクタの関数モデルを数16に示した。これら光コネクタ単体での接続損失分布の関数モデルは、コネクタの構造とそのコネクタの性能支配パラメータに依存するため、一般化することは難しく、それぞれ個別に導出する必要がある。ここで、モデル関数の導出方法の事例として、ファイバ間の角度ずれが大きい構造の光コネクタに関する接続損失分布の関数モデルの導出を考えてみる。一般に、性能支配パラメータとして軸ずれ量は、角度ずれ量のを考慮し、光ファイバコア半径をa、光の波長を入、規格周波数をV、屈折率をnとした場合、シングルモード光ファイバの接続部における接続損失Zは、数17で表される。

[0044]

【数17】

$$\begin{split} Z &= L_0 \left\{ \left(\frac{d}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{\pi \, \tilde{n} \, \omega_0 \theta}{\lambda}\right)^2 \right\} \\ & \text{ただし.} \quad \omega_0 / a = 0.65 + 1.619 / V^{\frac{3}{2}} + 2.879 / V^6 \end{split}$$

【0045】ここで、光ファイバ間の軸ずれ量が十分小さく、ファイバ間の角度ずれを低減することが難しい光コネクタでは、数17の右辺第1項を無視し、右辺第2項のみを考慮すればよい。また、角度ずれの発生確率は、数18のRayleigh分布に従うものとすれば、数17から導いた角度ずれの式を数18に代入することにより、数19に示すように、ファイバ間の角度ずれが大きい構造の光コネクタに関する接続損失分布の関数モデルが得られる。

[0046]

【数18】

$$P(\theta) = \frac{\theta}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{\theta^2}{2\sigma^2}\right), \theta \ge 0$$

[0047]

【数19】

$$P(Z) = \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{\lambda}{\pi \, \tilde{n} \, \omega_0} \right) \sqrt{\frac{Z}{L_0}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot \left(\frac{\lambda}{\pi \, \tilde{n} \, \omega_0} \right)^2 \left(\frac{Z}{L_0} \right) \right\}$$

【0048】このように、光ファイバの接続部における 接続損失乙を示す式から得られた性能支配パラメータに 関する式を、その性能支配パラメータの発生確率分布を 示す数式に代入することにより、所望の光コネクタ単体 での接続損失分布の関数モデルが導出される。

【0049】上記数17では、シングルモード光ファイ バでの接続部における接続損失分布乙を示したが、マル チモード光ファイバに適用してもよい。以下では、マル チモード光ファイバ内での伝搬損失による接続損失分布 への影響を考慮しない場合について説明するが、マルチ モード光ファイバ内での伝搬損失を考慮して、所望の光 コネクタ単体での接続損失分布の関数モデルを導出して もよい。マルチモード光ファイバのうちグレーテッド形 光ファイバにおける軸ずれ、角度ずれを考慮した接続部

$$Z_b = -10 \log_{10} \left\{ 1 - \frac{2D}{\pi} (1 + 2\sigma) \left(\frac{3}{4 - 1.3\sigma/D} + \frac{8\sigma}{\pi D} \right)^{-1} \right\}$$

【0052】性能支配パラメータとしては、軸ずれや角 度ずれのほか、接続する光ファイバ間の間隙を考慮して もよい。この場合も、上記と同様に所望の光コネクタ単 体での接続損失分布の関数モデルを導出できる。なお、 マルチモード光ファイバにおけるファイバ間隙Sを用い て表現した接続部の損失乙を数22に示す。

[0053]

【数22】

$$Z = -10\log_{10}\left(1 - \frac{S}{2d}NA\right)$$

[0054]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、既知の 光接続損失分布Pexo(Li)と、すべての光接続部を含 む既知の総接続損失分布Q。、、(し,)とに基づいて、Q e_{xp} (L_n) にQ(L_n) が一致するような P_n (Z_n) を 導出する性能支配パラメータ σ(a, 1), σ(a, 2), ···, σ (๑. ɨ) を決定することにより、m段目の光接続部におけ る光接続損失を評価するようにしたので、未知の接続段 mにおける光接続損失分布を評価することができる。こ れにより、新規に開発した光コネクタの実使用状態での 性能が把握可能となり、開発へのフィードバックを効率 的に行うことができ、新規開発コネクタの性能向上に貢 献することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施の形態にかかる光接続損失評 価方法により装置内多段接続経路における光接続損失が 評価される通信装置を示す説明図である。

での損失について、定常モード励振の場合の損失Zaお よび一様励振の場合の損失乙bを、それぞれ数20およ び数21に示す。なお、各変数や定数については上述し た数18と同じであり、NA: 開口数とする。

[0050]

【数20】

$$Z_a = -10 \log_{10} \left\{ 1 - \frac{u^4 D^2}{8(u^2 - 4)} \right\}$$

ただし、 $D^2 = \left(\frac{d}{a}\right)^2 + \left\{ \frac{2\tilde{n} \tan(\theta/2)}{NA} \right\}^2$

[0051]

【数21】

$$\int \left(\frac{3}{4 - 1.3\sigma/D} + \frac{30}{\pi D} \right)$$

MU形光コネクタの接続損失の実験結果であ 【図2】 る。

【図3】 多段光ファイバ接続経路における光接続損失 分布の測定結果である。

本実施の形態にかかる光接続損失評価方法を 【図4】 実行するための光接続損失評価装置を示すブロック図で ある。

【図5】 本実施の形態にかかる光接続損失評価方法を 示すフローチャートである。

【図6】 解析で得られた平均接続損失分布と損失分布 標準偏差との関係を示す説明図である。

【図7】 解析で得られた平均接続損失分布と特定接続 部の接続位置ずれ量をとの関係を示す説明図である。

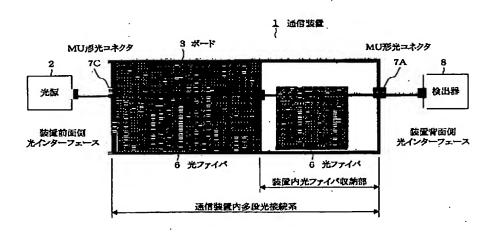
【図8】 解析で得られた多段接続損失のヒストグラム である。

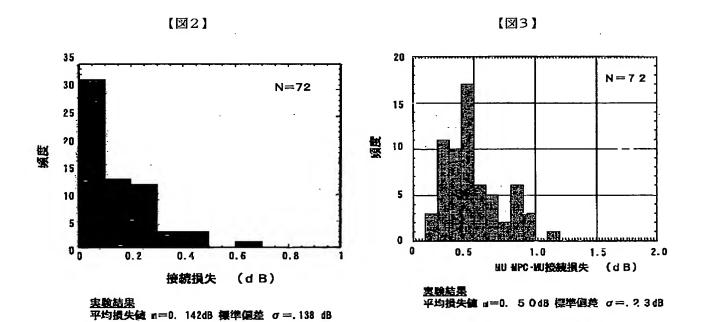
【図9】 一般的な通信装置における光ファイバ配線経 路を示す説明図である。

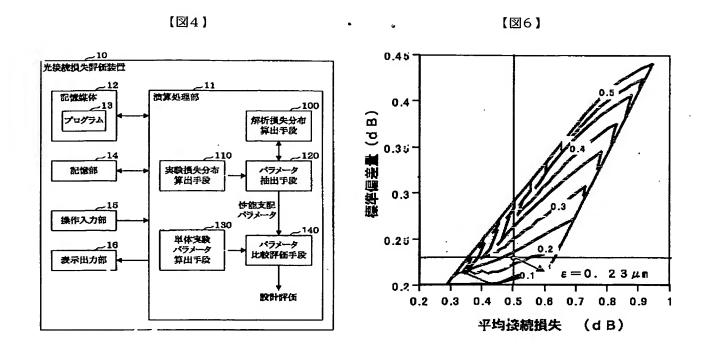
【符号の説明】

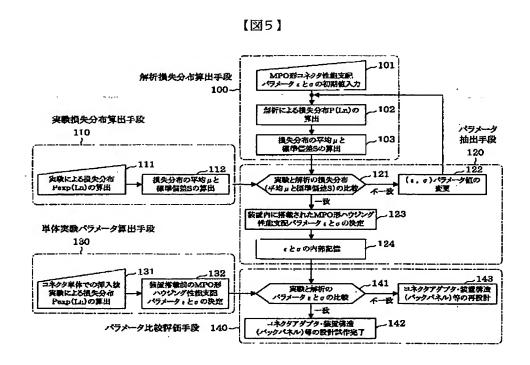
1…通信装置、2…光源、3ボード、4…MPO形光コ ネクタ、5…バックパネル、6…光ファイバ、7A、7 B, 7C…MU形光コネクタ、8…検出器、10…光接 統損失評価装置、11…演算処理部、100…解析損失 分布算出手段、110…実験損失分布算出手段、120 …パラメータ抽出手段、130…単体実験パラメータ算 出手段、140…パラメータ比較評価手段、12…記録 媒体、13…プログラム、14…記憶部、15…操作入 力部、16…表示出力部。

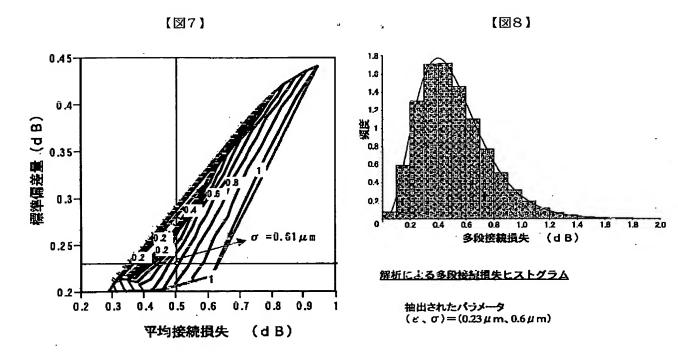
【図1】



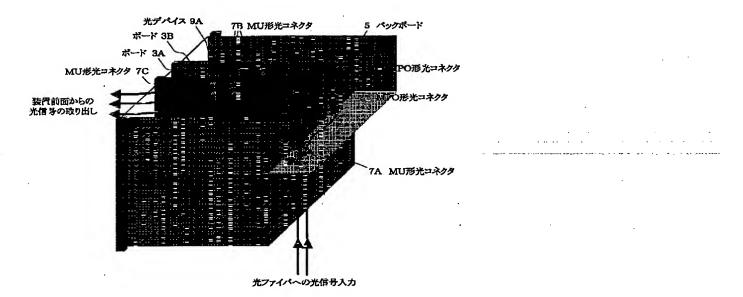








【図9】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

8
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.